METHOD FOR MANUFACTURING OPTICAL DATA RECORDING MEDIUM, COLORING MATTER SOLUTION, AND OPTICAL DATA RECORDING MEDIUM

Publication number: JP2001232943 **Publication date:**

2001-08-28

Inventor:

SHIBATA MICHIHIRO; SAITO NAOKI; MORISHIMA

SHINICHI

Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

B41M5/26; G11B7/24; G11B7/244; G11B7/26;

B41M5/26; G11B7/24; G11B7/26; (IPC1-7): B41M5/26;

G11B7/24; G11B7/26

- European:

Application number: JP20000047649 20000224 Priority number(s): JP20000047649 20000224

Report a data error here

Abstract of **JP2001232943**

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an optical data recording medium showing good recording regeneration characteristics (especially, reduction of jitter) at a lower cost. SOLUTION: In a method for manufacturing the optical data recording medium (represented by DVD-R) including a process for applying and forming a coloring matter recording layer capable of recording data by the irradiation with laser beam on a transparent disc-like substrate having a pre-group with a track pitch of 0.2-1.0 &mu m formed on the surface thereof, the coloring matter recording layer is formed on the substrate by coating the substrate with a coating solution which is prepared by dissolving oxonol or cyanine coloring matter represented by a specific general formula in a solvent containing hydroxycarboxylic acid ester (especially, lactic acid ester) and drying the coated substrate.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-232943 (P2001-232943A)

(43)公開日 平成13年8月28日(2001.8.28)

(51) Int.Cl.7	織別記号	FΙ			7-73-1*(参考)
B41M 5/26		C11B 7	7/24	516	2H111
G11B 7/24	5 1 6			561N	5 D O 2 9
	5 6 1	•	7/26	531	5 D 1 2 1
7/26	5 3 1	B41M !	5/26	Y	•
		審査請求	未請求	請求項の数15	OL (全 41 頁)
(21)出顧番号	特願2000-47649(P2000-47649)	(71) 出願人	0000052	201	
			富士写	其フイルム株式会	社
(22) 出顧日	平成12年2月24日(2000.2.24)		神奈川	具南足柄市:中沼21	10番地
		(72)発明者	柴田	格宏	
			神奈川」	具小田原市扇町 2	丁目12番1号 富
			士写真:	フイルム株式会社	内
		(7%)発明者	斎藤 [直樹	
			神奈川。	某南足柄市中羽2 1	10番地 富士写真
			フイル。	ム株式会社内	
		(74)代理人	1000746	575	
			弁理士	柳川 泰男	
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光情報記録媒体の製造方法、色素溶液及び光情報記録媒体

(57)【要約】

【課題】 良好な記録再生特性(特に、ジッタの低減)を示し、より低コストで製造することができる光情報記録媒体の製造方法を提供すること。

【解決手段】 表面にトラックピッチが 0.2~1.0 μmのプリグルーブが形成された透明な円盤状基板上にレーザ光の照射による情報の記録が可能な色素記録層を塗布形成する工程を含む光情報記録媒体(DVD-Rで代表される光情報記録媒体)の製造方法において、該色素記録層の形成を、ヒドロキシカルボン酸エステル(特に乳酸エステル)を主成分として含む溶剤に特定の一般式で表されるオキソノール色素あるいはシアニン色素を溶解して調製した塗布液を基板上に塗布し、乾燥することにより光情報記録媒体の製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面にトラックピッチが0.2~1.0 μmのプリグルーブを有する透明な円盤状基板の該表面 上にレーザ光の照射による情報の記録が可能な色素記録 層を塗布形成する工程を含む光情報記録媒体の製造方法 において、該色素記録層の塗布形成を、ヒドロキシカル ボン酸エステルを主成分として含む溶剤に下記のアニオン性成分とカチオン性成分とからなる一般式 (I-1)または (I-2)で表されるオキソノール色素を溶解した塗布液を基板上に塗布し、乾燥することにより行なうことを特徴とする光情報記録媒体の製造方法:

一般式 (I-1)

[式中、 A^1 、 A^2 、 B^1 、及び B^2 は、各々独立に置換基を表し、 Y^1 及び Z^1 は、各々独立に、炭素環もしくは複素環を形成するために必要な原子団を表し、EとGは、各々独立に、共役二重結合鎖を完成するために必要な原子団を表し、 X^1 は、=O、 $=NR^0$ 、又は=C (CN) $_2$ を表し、 X^2 は、-O、 $-NR^0$ 、または-C (CN) $_2$ を表す。但し、 R^0 は置換基を表す。 L^1 、 L^2 、 L^3 、 L^4 及び L^5 は各々独立に、置換されていてもよいメチン基を表し、 X^{k+1} は、カチオン性成分を表す。n1及びn2は、各々独立に0、1または2を表し、xおよびyは、各々独立に、0または1を表し、そしてxとは、 $1\sim10$ の整数を表す。n

【請求項2】 オキソノール色素のカチオン性成分が、下記の一般式(II-A)で表される化合物であることを特徴とする請求項1に記載の光情報記録媒体の製造方法:

【化2】

[式中、 R^{24} 及び R^{25} は、各々独立に、置換基を表し、 R^{26} 及び R^{27} は、各々独立に、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基、アリール基又は複素環基は、更に他の環と縮合していてもよい)を表し、 R^{24} と R^{25} 、 R^{24} と R^{26} 、あるいは R^{25} と R^{27} はそれぞれ互いに連結して環を形成してもよく、r1及びs1は、各々独立に、O乃至4の整数を表し、そしてr1とs1が、2以上の場合には、複数の R^{24} 及び R^{25} は、各々互いに同じであっても異なっていてもよい]。

【請求項3】 オキソノール色素のアニオン性成分が、下記一般式(I-2-A)で表される化合物であることを特徴とする請求項1に記載の光情報記録媒体の製造方法:

【化3】

【化1】

-般式 (I-2-A)

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、及び R^4 は、各々独立に、置換基を有していてもよいアルキル基を表し、 L^1 、 L^2 、及び L^3 は、各々独立に、置換基を有していてもよいメチン基を表し(但し、 L^1 、 L^2 、及び L^3 が、置換基を有する場合には、これらのうちの二以上が結合して環を形成していてもよい)、nは、0乃至3の整数を表し、そして、 R^1 と R^2 、あるいは R^3 と R^4 はそれぞれ互いに連結して環を形成してもよい)。

【請求項4】 一般式 (I-2-A) において、R¹と R²あるいはR³とR⁴とが互いに連結して炭素原子数3 乃至10の炭素環もしくは炭素原子数2乃至9の複素環を形成していることを特徴とする請求項3に記載の光情報記録媒体の製造方法。

【請求項5】 ヒドロキシカルボン酸エステルが、乳酸エステルであることを特徴とする請求項1に記載の光情報記録媒体の製造方法。

【請求項6】 乳酸エステルが、乳酸メチル、乳酸エチル、及び乳酸ブチルからなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物であることを特徴とする請求項5に記載の光情報記録媒体の製造方法。

【請求項7】 レーザ光の照射によって物性の変化を示す下記一般式 (I-1) または (I-2) で表されるオ

キソノール色素をヒドロキシカルボン酸エステルを主成分として含む溶剤に溶解させてなる色素溶液:

-設式 (I-1)

[式中、 A^1 、 A^2 、 B^1 、及び B^2 は、各々独立に置換基を表し、 Y^1 及び Z^1 は、各々独立に、炭素環もしくは複素環を形成するために必要な原子団を表し、EとGは、各々独立に、共役二重結合鎖を完成するために必要な原子団を表し、 X^1 は、=O、 $=NR^0$ 、又は=C(CN) $_2$ を表し、 X^2 は、-O、 $-NR^0$ 、または-C(CN) $_2$ を表す。但し、 R^0 は置換基を表す。 L^1 、 L^2 、 L^3 、 L^4 及び L^5 は各々独立に、置換されていてもよいメチン基を表し、 X^{k+1} は、カチオン性成分を表す。n1及びn2は、各々独立に0、1または2を表し、xおよびyは、各々独立に、0または1を表し、xしてxとは、 $1\sim10$

の整数を表す]。

【化5】

【化4】

【請求項8】 表面にプリグルーブを有する透明な円盤 状基板の該表面上にレーザ光の照射による情報の記録が 可能な色素記録層が設けられた光情報記録媒体におい て、該色素記録層が、下記一般式(I-1)または(I-2)で表されるオキソノール色素をヒドロキシカルボ ン酸エステルを主成分として含む溶剤に溶解させた色素 含有塗布液を該基板上に塗布、乾燥して形成されたもの であることを特徴とする光情報記録媒体:

一般式 (I-1)

[式中、 A^1 、 A^2 、 B^1 、及び B^2 は、各々独立に置換基を表し、 Y^1 及び Z^1 は、各々独立に、炭素環もしくは複素環を形成するために必要な原子団を表し、EとGは、各々独立に、共役二重結合鎖を完成するために必要な原子団を表し、 X^1 は、=O、 $=NR^0$ 、又は=C (CN) $_2$ を表し、 X^2 は、-O、 $-NR^0$ 、または-C (CN) $_2$ を表す。但し、 R^0 は置換基を表す。 L^1 、 L^2 、 L^3 、 L^4 及び L^5 は各々独立に、置換されていてもよいメチン基を表し、 X^{k+1} は、カチオン性成分を表す。n1及びn2は、各々独立に、0または1を表し、xおよびyは、各々独立に、12を表し、12 (13 (14 (14 (14) (15 (15) (15) (15) (16) (17) (18) (18) (18) (19) (19) (11) (11) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (15) (16) (17) (18) (18) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (1

【請求項9】 表面にプリグルーブを有する透明な円盤 状基板の該表面上にレーザ光の照射による情報の記録が 可能な色素記録層を塗布形成する工程を含む光情報記録 媒体の製造方法において、該色素記録層の塗布形成を、 ヒドロキシカルボン酸エステルを主成分として含む溶剤 に下記一般式(III)で表されるシアニン色素を溶解し た塗布液を基板上に塗布し、乾燥することにより行なう ことを特徴とする光情報記録媒体の製造方法:

【化6】 $[DYE^+]_n X^{n-}$ (III)

[式中、DYE・は、アニオン性の置換基を有することのない1価のシアニン色素カチオンを表わし、Xⁿ⁻は、n価の有機アニオンを表わし、そしてnは2以上の整数を表わす]。

【請求項10】 一般式 (III) で表されるシアニン色素において、有機アニオンが、芳香族ジスルホン酸イオンまたは芳香族トリスルホン酸イオンであることを特徴とする請求項9に記載の光情報記録媒体の製造方法。

【請求項11】 一般式 (III) で表されるシアニン色

素において、シアニン色素カチオンが、下記の一般式 (IV)で表される化合物であることを特徴とする請求項 9に記載の光情報記録媒体の製造方法: 【化7】

〔式中、Z11及びZ12は、置換基を有していてもよいイ ンドレニン核もしくはベンゾインドレニン核を完成する ために必要な原子群を表し、R31及びR32は各々独立 に、アルキル基またはアリール基を表し、R33、R 34 、R35 及びR36は各々独立に、アルキル基を表し、 L³¹ 、L³² 、L³³ 、L³⁴ 及びL³⁵ は各々独立に、 置換又は無置換のメチン基を表し、L31 ~L35 上に置 換基を有する場合には、互いに連結して環を形成しても よく、jは0、1又は2を表し、mは0または1を表 し、そしてnは、2以上の整数を表す]。

【請求項12】 ヒドロキシカルボン酸エステルが、乳 酸エステルであることを特徴とする請求項9に記載の光 情報記録媒体の製造方法。

【請求項13】 乳酸エステルが、乳酸メチル、乳酸エ チル、及び乳酸ブチルからなる群より選ばれる少なくと も一種の化合物であることを特徴とする請求項12に記 載の光情報記録媒体の製造方法。

【請求項14】 レーザ光の照射により物性の変化を示 す一般式(III)で表されるシアニン色素をヒドロキシ カルボン酸エステルを主成分として含む溶剤に溶解させ てなる色素溶液:

【化8】
$$[DYE^+]_n$$
 X^{n-} (III)

〔式中、DYE+は、アニオン性の置換基を有することの ない1 価のシアニン色素カチオンを表わし、Xn-は、n 価の有機アニオンを表わし、そして n は 2 以上の整数を 表わす)。

【請求項15】 表面にプリグルーブを有する透明な円 盤状基板の該表面上にレーザ光の照射による情報の記録 が可能な色素記録層が設けられた光情報記録媒体におい て、該色素記録層が、下記一般式(III)で表わされる シアニン色素をヒドロキシカルボン酸エステルを主成分 として含む溶剤に溶解させた色素含有塗布液を該基板上 に塗布、乾燥して形成されたものであることを特徴とす る光情報記録媒体:

【式中、DYE'は、アニオン性の置換基を有することの ない1 価のシアニン色素カチオンを表わし、Xn-は、n 価の有機アニオンを表わし、そして n は 2 以上の整数を 表わす〕。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、追記型の光情報記

録媒体の製造方法、色素溶液、及び該色素溶液を用いて 製造した光情報記録媒体に関するものである。本発明は 特に、DVD-Rと一般的に呼ばれている追記型の光情 報記録媒体の製造方法、その製造に適した色素溶液、及 び該色素溶液を用いて製造したDVD-R型の光情報記 録媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】レーザ光により一回限りの情報の記録が 可能な光情報記録媒体(ライトワンス型の光ディスク) は、追記型CD(所謂CD-R)として知られている。 CD-R型の光ディスクの代表的な構造は、透明な円盤 状基板上に有機色素からなる記録層、金などの金属から なる反射層、そして樹脂製の保護層がこの順に積層状態 で設けられたものである。このCD-R型の光ディスク への情報の書き込み(記録)は、一般に近赤外域のレー ザ光 (通常は780 n m付近の波長のレーザ光)を光デ ィスクに照射することにより行われ、色素記録層の被照 射部分がその光を吸収して局所的に温度上昇が発生し、 その結果として、物理的あるいは化学的な変化(例え ば、ピットなどの生成)が生じてその光学的特性が変化 することにより行われる。一方、情報の読み取り(再 生)は通常、記録用のレーザ光と同じ波長のレーザ光を 光ディスクに照射することにより行われ、色素記録層の 光学的特性が変化した部位(ピットなどの生成による記 録部分)と変化しない部位(未記録部分)との反射率の 違いを検出することにより実施される。

【0003】最近では、より大きな記録容量を有する光 情報記録媒体が求められており、この要望に対応したも のとして、追記型DVD(ディジタル・ビデオ・ディス ク) (DVD-R) が提案されている。たとえば、上記 CD-R型の光ディスクに対応するDVD-R型の光デ ィスクとして、照射されるレーザ光のトラッキングのた めの案内溝(プレグルーブ)がCD-R型に比べて、幅 がかなり狭くなり、またトラックピッチも1. 0μm以 下と更に小さくなった透明な円盤状基板上に、有機色素 からなる記録層、そして通常は記録層の上に更に金属反 射層および樹脂製の保護層を設けてなる二枚の積層体 を、該記録層を内側にして接着剤で貼り合わせた構造の もの、あるいは二枚で構成される積層体のうち、その一 枚を円盤状保護基板に代えて、一方の基板のみに記録 層、金属反射層及び樹脂製の保護層を順に設けた構成の ものが知られている。DVD-R型の光ディスクへの情

報の書き込み(記録)及び読み取り(再生)は、CD-R型の光ディスクで一般的に用いられている780nmよりは短波長側のレーザ光(通常は600~700nmの波長の範囲のレーザ光)を照射することにより行なわれる。

【0004】CD-R型やDVD-R型の光ディスクの 基板材料としては、高い寸法安定性を有するなどの理由 から、ポリカーボネート樹脂が多く用いられている。そ してこの基板の表面には通常、スパイラル状の案内溝 (プリグループ)が形成され、色素記録層はこの表面上 に設けられる。色素記録層の形成は、一般に色素を溶剤 に溶解させた塗布液を調製した後、この塗布液をスピン コート法を利用して基板上に塗布することにより行われ ている。光ディスクの記録層形成用の色素としては、シ アニン系色素 (特開平4-175188号公報)、フタ ロシアニン系色素(特開平10-222884号公報に 記載)、あるいはアゾ系色素の金属錯体などが主に使用 されている。また、光情報記録媒体の記録層製造のため の色素材料として、有機対イオンを持つシアニン色素な どの色素が、特開平1-291987号公報、特開平4 -59387号公報、特開平11-48615号公報、 そして特開平11-277904号公報に記載されてい る。また、同じく、光情報記録媒体の記録層製造のため の色素材料として、オキソノール色素が特開平11-3 21108号公報に記載されている。

【0005】塗布液調製用の溶剤としては、色素に対して高い溶解性を示し、かつ基板材料であるポリカーボネート樹脂を溶解させない性能を有することが要求されるが、このような性能を持つ溶剤として、例えば、特開昭 63-159090号公報に記載のフッ素含有化合物(特に、フッ素化アルコール)が一般的に用いられている。そして上記公報には、アニオン成分として過塩素イオン($C10_4$ -)を持つシアニン色素を2,2,3,3ーテトラフルオロ-1-プロパノール溶剤に溶解させて塗布液を調製した例が記載されている。

【0006】前記特開平10-222884号公報には、フタロシアニン色素をヒドロキシカルボン酸エステル溶剤に溶解させた色素溶液(塗布液)を基板上に塗布して光吸収層(色素記録層)を形成することからなる光情報記録媒体(CD-R)の製造方法が開示されている。フタロシアニン色素に対しては、溶剤としてヒドロキシカルボン酸エステルを用いて調製した塗布液を用いることにより、記録再生特性(特に、反射率)が向上した光ディスクを製造できると記載されている。そして、特開平2-165487号公報には、シアニン色素などのメチン色素の溶剤の例が記載されているが、そのなかには、ジアセトンアルコールなどと共に、乳酸エチル、乳酸メチルの記載がある。

【0007】特開平10-244755号公報には、C D-R型の光記録媒体の色素記録層の色素材料として特 定の構造を持つアゾ系化合物と金属との錯体化合物、インドレニン系シアニン色素、およびメタロセン系化合物 との組成物を用いることの発明が記載されており、またその色素組成物の塗布液を調製する際に用いるの溶剤として、ケトンアルコール系溶媒、セロソロブ系溶媒、炭化水素系溶媒、パーフルオロアルキルアルコール系溶剤、そしてヒドロキシカルボン酸エステル系溶剤が利用できる旨の記載がある。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、入手が容易な材料を用いながら、記録再生特性(特に、ジッタの低減)を示す光情報記録媒体を製造する方法を提供することにある。本発明は特に、DVD-Rのようなトラックピッチが狭く、記録再生波長が700nm以下といったような短波長の光を発振するレーザを用いる光記録再生システムに利用するのに適した記録再生特性(特に、ジッタの低減)を示す光情報記録媒体を製造する方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者は、記録特性に優れる色素記録層を持つ追記型の光情報記録媒体の製造を工業的に有利に行なう方法を検討する過程において、色素記録層の色素材料と塗布液組成との関係を研究した。その結果、特定の色素材料と特定の塗布液調製用溶媒とを組合わせて用いた場合に、他の組合わせでは達成されにくい優れた記録特性を有する色素記録層の形成が実現できることを見出した。

【0010】すなわち、前述のように、光情報記録媒体 の基板の表面には通常、プリグルーブが形成されている が、そのプリブルーブ付き基板は一般に、透明性と機械 的特性が優れたポリカーボネートなどの樹脂材料の射出 成形によって製造される。そして、ポリカーボネート基 板の上に色素記録材料溶液をスピンコート法によって塗 布し、乾燥することにより、色素記録層が形成される。 従って、色素記録材料溶液(塗布液)の溶剤は、色素記 録材料を必要量溶解し、かつ樹脂基板(あるいは樹脂基 板の表面上に設けられた被覆層)を溶解させることのな い溶剤であることが要求されるが、例えば、追記型光情 報記録媒体の色素記録層材料として一般的に使用される シアニン色素を例にとると、上記の色素溶解性と樹脂不 溶解性とを兼ね備えた溶媒は少ない。従って、現在で は、そのような好ましい特性を備えた前述のフッ素アル コールが色素溶媒として一般的に利用されている。

【0011】フッ素アルコールは、シアニン色素などの各種色素に対して優れた溶解性を示し、ポリカーボネートなどの樹脂基板に障害を与えにくい点において、優れた溶媒ではあるが、市場価格が比較的高く、追記型光情報記録媒体の工業的な生産に不利になるという問題がある。さらに、本発明者の検討によると、フッ素アルコールを色素溶媒として用いた色素塗布液から形成される色

素記録層の均一性が必ずしも満足できるものとならない 場合があることが判明した。すなわち、本発明者の研究 によると、フッ素アルコールと色素材料との親和性やフ ッ素アルコールの低い沸点などに起因するものと推定さ れるが、シアニン系色素のフッ素アルコール溶液を色素 塗布液として用いて、これをプリグルーブが表面に形成 された樹脂基板の表面に塗布し、乾燥して形成した色素 記録層の表面の状態は、プリグルーブの形状がそのまま 反映しにくく、色素記録層は、グルーブ部において厚く なり、グルーブ間 (ランド部) において薄くなる傾向に ある。そして、その結果として形成される記録層におい て、グルーブ部でのレーザ光反射特性とランド部でのレ ーザ光反射特性の差が不充分となり、ジッタが発生しや すくなるため、記録媒体としての性能が低下しやすいこ とが判明した。このような現象は特に、DVD-Rのよ うなトラックピッチが小さくなった光情報記録媒体にお いて顕著に現われる。

【0012】上記の知見に基づいて、本発明者は、追記型光情報記録媒体(特に、DVD-R)の色素記録材料とその塗布形成用の溶媒との関係をさらに研究した。その結果、色素材料としての特定の化学組成を有するオキソノール色素あるいは特定のシアニン色素(具体的には、対イオンが有機対イオンであるシアニン色素)と、溶媒としてのヒドロキシカルボン酸エステル(例、乳酸

一般式 (I-1)

メチル、乳酸エチル)との組合わせが、層厚が小さくて、かつ均一な(すなわち、プリグルーブ付きの基板上のグルーブ部とランド部とにおける記録層の層厚が高い均一性を示す)色素記録層を形成するのに特に有効であることを見出し、本発明に到達した。このような、層厚が小さく、かつ均一な色素記録層を持つ光情報記録媒体の製造は、トラックピットが小さく、また記録再生用レーザ波長が短く、かつビームスポットが微小であることを要求されるDVD-Rのような光情報記録媒体を製造する際に特に重要である。

【0013】従って、本発明は、表面にトラックピッチが $0.2\sim1.0\mu$ m (特に、 $0.4\sim0.9\mu$ m、さらには $0.6\sim0.8\mu$ m)のプリグルーブを有する透明な円盤状基板の表面上にレーザ光の照射による情報の記録が可能な色素記録層を塗布形成する工程を含む光情報記録媒体の製造方法において、該色素記録層の塗布形成を、ヒドロキシカルボン酸エステルを主成分として含む溶剤に下記のアニオン性成分とカチオン性成分とからなる下記一般式 (I-1) または (I-2) で表されるオキソノール色素を溶解した塗布液を基板上に塗布し、乾燥することにより行なうことを特徴とする光情報記録媒体の製造方法にある。

【0014】 【化10】

【0015】 [式中、 A^1 、 A^2 、 B^1 、 B^1 及び B^2 は、各々独立に置換基を表し、 Y^1 及び Z^1 は、各々独立に、炭素環もしくは複素環を形成するために必要な原子団を表し、E E Gは、各々独立に、共役二重結合鎖を完成するために必要な原子団を表し、 X^1 は、=O、 $=NR^0$ 、又は=C (CN) $_2$ を表し、 X^2 は、-O、 $-NR^0$ 、または-C (CN) $_2$ を表す。但し、 R^0 は置換基を表す。 L^1 、 L^2 、 L^3 、 L^4 及び L^5 は各々独立に、置換されていてもよいメチン基を表し、 X^{k+1} は、カチオン性成分を表す。n1 及びn2 は、各々独立にO、1 または2 を表し、x およびy は、各々独立にO、1 または2 を表し、x およびy は、各々独立にO、1 または1 を表し、x およびy は、各々独立に10 の整数を表す10 本発明はまた、レーザ光の照射により物性の変化を示す上記一般式(11)または (11 12) で表されるオキソノール色素をヒドロキシカルボン酸エステルを主成分として含む溶剤に

溶解させてなる色素溶液にもある。

【0016】本発明はまた、表面にプリグルーブを有する透明な円盤状基板の該表面上にレーザ光の照射による情報の記録が可能な色素記録層が設けられた光情報記録媒体において、該色素記録層が、上記一般式(I-1)または(I-2)で表されるオキソノール色素をヒドロキシカルボン酸エステルを主成分として含む溶剤に溶解させた色素含有塗布液を該基板上に塗布、乾燥して形成されたものであることを特徴とする光情報記録媒体にもある。

【0017】本発明はさらに、表面にプリグループを有する透明な円盤状基板の該表面上にレーザ光の照射による情報の記録が可能な色素記録層を塗布形成する工程を含む光情報記録媒体の製造方法において、該色素記録層の塗布形成を、ヒドロキシカルボン酸エステルを主成分

として含む溶剤に下記一般式(III)で表されるシアニン色素を溶解した塗布液を基板上に塗布し、乾燥することにより行なうことを特徴とする光情報記録媒体の製造方法にもある。

[0018]

【化11】 $[DYE^+]_n X^{n-}$ (III)

【0019】〔式中、DYE+は、アニオン性の置換基を有することのない1価のシアニン色素カチオンを表わし、Xⁿ⁻は、n価の有機アニオンを表わし、そしてnは2以上の整数を表わす〕。

【0020】本発明はまた、レーザ光の照射により物性の変化を示す上記一般式(III)で表されるシアニン色素をヒドロキシカルボン酸エステルを主成分として含む溶剤に溶解させてなる色素溶液にもある。

【0021】本発明はまた、表面にプリグルーブを有する透明な円盤状基板の該表面上にレーザ光の照射による情報の記録が可能な色素記録層が設けられた光情報記録媒体において、該色素記録層が、上記一般式(III)で表されるシアニン色素をヒドロキシカルボン酸エステルを主成分として含む溶剤に溶解させた色素含有塗布液を該基板上に塗布、乾燥して形成されたものであることを特徴とする光情報記録媒体にもある。

[0022]

【発明の実施の形態】本発明の光情報記録媒体の製造方法は、色素記録層の塗布形成に際して、上記一般式(I-1)または(I-2)で表されるオキソノール色素、あるいは上記一般式(III)で表わされるシアニン色素と、溶剤としてのヒドロキシカルボン酸エステルを組合わせて用いることを特徴とするものである。

【0023】まず、本発明で用いられる上記オキソノール色素を表わす一般式(I-1)または(I-2)について詳しく説明する。

【0024】一般式(I-1)または(I-2)の A^1 、 A^2 、 B^1 、及び B^2 で表される置換基の例には、以下のものが含まれる。

【0025】炭素原子数1乃至18(好ましくは炭素原子数1乃至8)の置換もしくは無置換の直鎖状、分岐鎖状、又は環状のアルキル基;炭素原子数2乃至18(好ましくは炭素原子数2乃至8)のアルケニル基;炭素原子数2乃至18(好ましくは炭素原子数2乃至8)のアルキニル基;炭素原子数6乃至18(好ましくは炭素原子数6乃至10)の置換又は無置換のアリール基;炭素原子数7乃至18(好ましくは炭素原子数7乃至12)の置換又は無置換のアラルキル基;炭素原子数2乃至18(好ましくは炭素原子数2乃至18(好ましくは炭素原子数1乃至8)の置換又は無置換のアシル基;炭素原子数1乃至18(好ましくは炭素原子数1乃至8)の置換又は無置換のアシル基;炭素原子数1乃至18(好ましくは炭素原子数1乃至8)の置換又は無置換のアルキル又はアリー

ルスルホニル基;炭素原子数1乃至18(好ましくは炭 素原子数1乃至8)のアルキルスルフィニル基;炭素原 子数2乃至18 (好ましくは炭素原子数2乃至8)のア ルコキシカルボニル基;炭素原子数7乃至18(好まし くは炭素原子数7乃至12)のアリールオキシカルボニ ル基;炭素原子数1乃至18(好ましくは炭素原子数1 乃至8)の置換又は無置換のアルコキシ基;炭素原子数 6乃至18 (好ましくは炭素原子数6乃至10)の置換 又は無置換のアリールオキシ基;炭素原子数1乃至18 (好ましくは炭素原子数1乃至8)のアルキルチオ基; 炭素原子数6乃至18(好ましくは炭素原子数6乃至1 0)のアリールチオ基:炭素原子数2乃至18(好まし くは炭素原子数2乃至8)の置換又は無置換のアシルオ キシ基;炭素原子数1乃至18(好ましくは炭素原子数 1乃至8)の置換又は無置換のスルホニルオキシ基;炭 素原子数2乃至18(好ましくは炭素原子数2乃至8) の置換又は無置換のカルバモイルオキシ基;無置換のア ミノ基、又は炭素原子数1乃至18(好ましくは、炭素 原子数1乃至8)の置換アミノ基;炭素原子数1乃至1 8 (好ましくは、炭素原子数1乃至8)の置換もしくは 無置換のカルバモイル基;無置換のスルファモイル基、 もしくは炭素原子数1乃至18(好ましくは、炭素原子 数1乃至8)の置換スルファモイル基;ハロゲン原子; ヒドロキシル基; ニトロ基; シアノ基; ヘテロ環基。こ れらの置換基は、更に上記の置換基で置換されていても

【0026】 Y^1 に結合する[$-C(=L^1)-(E)\times -C(=X^1)-$](以下、 W^1 と略記する)と、 Z^1 に結合する[$-C(=L^5)-(G)y-C(-X^{2-})-$](以下、便宜的に W^2 と称する)とは、それぞれ共役状態にあるため、 Y^1 と W^1 とで形成される炭素環もしくは複素環、及び Z^1 と W^2 とで形成される炭素環もしくは複素環はそれぞれ共鳴構造の一つと考えられる。上記炭素環、もしくは複素環は、 $4\sim7$ 員の環員数のものが好ましく、更に好ましくは、5員又は6員環である。これらの環は、更に他の $4\sim7$ 員の環員数のものと縮合環を形成していてもよい。又これらは置換基を有していてもよい。置換基としては、前述の A^1 、 A^2 、 B^1 、及び B^2 で表される置換基の例を挙げることができる。

【0027】上記の Y^1 と W^1 とで形成される炭素環、及び Z^1 と W^2 とで形成される炭素環としては、例えば、下記の $A-1\sim A-4$ の式で表わされる基を挙げることができる。下記式において、Ra及びRbは各々独立に、水素原子または置換基を表す。

[0028]

【化12】

【0029】上記の Y^1 と W^1 とで形成される複素環、及び Z^1 と W^2 とで形成される複素環としては例えば、下記の $A-5\sim A-42$ の式で表わされる基を挙げることができる。下記の式において、Ra、Rb、及びRc は各々

独立に、水素原子または置換基を表す。 【0030】 【化13】

【0035】上記の式において、Ra、Rb、及びRcで表される置換基は、前記A¹、A²、B¹、及びB²で表される置換基として挙げたものと同義である。またRa、Rb及びRc はそれぞれ互いに連結して炭素環又は複素環を形成してもよい。

【0036】一般式(I-1)及び(I-2)において、 \times 及びyは、共に0であることが好ましく、X1が、=0であって、X2が、-0である場合が好ましい。kは、好ましくは、1乃至4の整数であり、更に好ましくは2である。

【0037】本発明のオキソノール色素のアニオン性成分(以下、単にアニオン部という)は、下記の一般式(I-2-A)で表される化合物であることが好ましい。以下にアニオン部について詳述する。

【0038】 【化18】

-般式 (I-2-A)

【0039】一般式 (I-2-A) において、 R^1 、 R^2 、 R^3 、及び R^4 は、各々独立に、置換基を有していてもよいアルキル基を表す。 L^{11} 、 L^{12} 、及び L^{13} は、各々独立に、置換基を有していてもよいメチン基を表

す。但し、 L^{11} 、 L^{12} 、及び L^{13} が、置換基を有する場合には、これらのうちの二以上が結合して環を形成していてもよい。n3は、0乃至3の整数を表す。 R^1 と R^2 、あるいは R^3 と R^4 はそれぞれ互いに連結して環を形成してもよい。

【0040】上記R¹、R²、R³、及びR⁴で表されるアルキル基の好ましい例としては、置換基を有していてもよい、直鎖状、分岐鎖状、あるいは環状の炭素原子数1乃至20(更に好ましくは、炭素原子数1乃至8)のアルキル基(例、メチル、エチル、プロピル、ブチル、イソブチル、tertーブチル、イソアミル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル)を挙げることができる。

【0041】上記置換基の例には、下記のものが含まれる。炭素原子数1乃至20のアルキル基(例、メチル、エチル、プロピル、カルボキシメチル、エトキシカルボニルメチル);炭素原子数7乃至20のアラルキル基(例、ベンジル、フェネチル);炭素原子数1乃至8のアルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ);炭素原子数6乃至20のアリール基(例、フェニル、ナフチル);炭素原子数6乃至20のアリールオキシ基(例、フェノキシ、ナフトキシ);ヘテロ環基(例、ピリジル、ピリミジル、ピリダジル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾオキサゾリル、スーピロリジノンー1ーイル、2ーピペリドンー1ーイル、2、4ージオキシイミダゾリジンー3ーイル、2、4ージオキシイミダゾリジンー3ーイル、2、4ージオキシオ

ジン-3-イル、スクシンイミド、フタルイミド、マレ イミド):ハロゲン原子(例、フッ素、塩素、臭素、沃 素);カルボキシル基;炭素原子数2乃至10のアルコ キシカルボニル基(例、メトキシカルボニル、エトキシ カルボニル);シアノ基;炭素原子数2乃至10のアシ ル基(例、アセチル、ピバロイル);炭素原子数1乃至 10のカルバモイル (例、カルバモイル、メチルカルバ モイル、モルホリノカルバモイル);アミノ基;炭素原 子数1乃至20の置換アミノ基(例、ジメチルアミノ、 ジエチルアミノ、ビス (メチルスルホニルエチル) アミ ノ、N-エチル-N'-スルホエチルアミノ);スルホ 基;ヒドロキシル基;ニトロ基;炭素原子数1乃至10 のスルホンアミド基(例、メタンスルホンアミド);炭 素原子数1乃至10のウレイド基(例、ウレイド、メチ ルウレイド):炭素原子数1乃至10のアルキルスルホ ニル基(例、メタンスルホニル、エタンスルホニル); 炭素原子数1乃至10のアルキルスルフィニル基(例、 メタンスルフィニル);および炭素原子数0乃至10の スルファモイル基(例、スルファモイル、メタンスルフ ァモイル)。上記カルボキシル基およびスルホ基は塩の 状態であってもよい。

【0042】上記の置換基の中の好ましい例としては、アルキル基(特に、メチル)、アルコキシ基(特に、メトキシ)、アリール基(特に、フェニル)、アルコキシカルボニル基(特に、エトキシカルボニル)、置換アミノ基(特に、ジメチルアミノ)、ヒドロキシル基、ハロゲン原子(特に、フッ素原子)、及びスルホンアミド基(特に、メタンスルホンアミド)を挙げることができる。

【0043】R¹とR²、及び/又はR³とR⁴とは、それぞれ互いに連結して炭素環、もしくは複素環を形成して

いることが好ましい。R¹とR²或いはR³とR⁴とが互いに連結して炭素原子数3乃至10(更に好ましくは、炭素原子数4乃至6)の炭素環または炭素原子数2乃至9(更に好ましくは、炭素原子数3乃至5)の複素環を形成している場合が好ましい。炭素環の例としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペキシル、2ーメチルシクロペキシル、シクロペプチル、及びシクロオクチルを挙げることができる。複素環の例としては、ピペリジル、クロマニル、及びモルホリルを挙げることができる。

【0044】 L^{11} 、 L^{12} 、及び L^{13} は、各々独立に、置換または無置換のメチン基を表し、置換基としては前記の R^1 、 R^2 、 R^3 、及び R^4 で表されるアルキル基の置換基の例を挙げることができる。 L^{11} 、 L^{12} 、及び L^{13} は、各々独立に、無置換のメチン基、もしくは炭素原子数1乃至5のアルキル基、炭素原子数7乃至10のアラルキル基、炭素原子数6乃至10のアリール基、炭素原子数1乃至6のアルコキシ基、飽和または不飽和のヘテロ環基、又はハロゲン原子で置換されたメチン基であることが好ましい。 L^{11} 、 L^{12} 、及び L^{13} が、置換基を有する場合には、これらのうちの二以上が結合して環を形成している場合も好ましい。形成される環としては、シクロヘキセン環を挙げることができる。n3は1、2又は3であることが好ましく、特に好ましくは2である。

【0045】一般式(I-2-A)で表されるオキソノール色素のアニオン部の好まし具体例($A-1\sim A-8$ 8)を以下に記載する。

[0046]

【化19】

No.	R	m	
		_	
A-1	CH ₃	3	
A-2	CH ₃	2	
A-3	CH₃	i	
A-4	CH ₃	0	
A-5	C ₂ H ₅	3	
A-6	C ₂ H ₅	2	
A 7	C₃H ₇	3	
A 8	C₃H ₇	2	
A 9	C_3H_f	1	
A-10	CH ₂ C(CH ₃) ₃	3	
A-11	CH ₂ CH(CH ₃) ₂	3	
A-12	CH ₂ CH(CH ₃) ₂	2	
A-13	CH ₂ CH(CH ₃) ₂	1	
A ·14	$\overline{}$	3	
-			

【0047】 【化20】

No.	R	m	
A-15	\leftarrow	3	
A=16	· -	2	
A-17	CF ₃	3	
A-18	CF ₃	2	
A-19	CF ₃	1	
A-20	CH ₂ CI	2	
A-21	CH ₂ CH	2	
A-22	CHFCH	3	
A-23	CHICHICH	3	
A-24	CH2CH2CH	2	
A-25	CHACHACH	1	
A-26	CH2CH2OCH3	2	
A-27	CH ₂ CH ₂ OCH ₃	3	
A-28	CH ₂ CH ₂ N(CH ₃) ₂	2	
A-29	CH ₂ (C)	2	
		·	

【0048】 【化21】

No.	A (破線部分の環構造)	m
A-30	Q	2
A-31	\bigcirc	2
A-32	igchic	3
A-33	C CH3	3
A-34	C CH,	2
A-35	Carr ^a	1
A-36		0
A-43	CH ³	3
A-37	H _s C CH _s H _s C	3
A-38	н _я с н _я с	2
A-39	H ₃ C CH ₃	2

[0049] [化22]

No.	A(破線部分の環構造)	m
A-41	OC: I,	2
A-42	\bigcirc	2
A-43	C	3
A-44	\bigcirc	2
A-45	(-	2
A-46	•	2
A-47	CH3-N	2
A-48		2
A-49		2
A-50		3

[0050]

No.	R1	R ²	m
		•	
A-51	CH3	C ₂ l1 ₅	3
A-52	C₂H₅	CH(CH ₃) ₂	2
A-53	CH3	CH(CH ₃) ₂	3
A-54	Citુ	C(CH ₃) ₃	3
A-55	Gt3	C(CH ₃) ₃	2
A-56	લક	CH ₂ CH(CH ₃) ₂	2
A-57	Сtв	-	3
A-58	CH ₃	CH2CH2CH(CH3)2	2
A-59	C ₂ H ₅	r-C ₇ H ₁₅	2
A-60	CH ₃	CF ₃	2
A-6 i	CH ₃	CH ₂ C(CH ₃) ₂ OH	2
A-62	CH ₈	CH2C(CH3)2OH	3
A-63	CH3	CH2CH2NHSO2CH3	2

[0051]

$$\begin{array}{c|c} & \text{ (4L24)} \\ & \text{ (4L24)}$$

		•	•	
No.	R ¹	R ²	Χ1	Χ2
A 64	CH3	CH ₃	CH ₃	Н
A 65	Cits	CH ₃	-	Н
A-66	Сłз	CH ₃	OCH3	Н
A 67	СН₃	CH(CH ₃) ₂	-o- (_)	Н
A 68	CH3	CH ₃	₽	Н
A 69	СНз	CH ₃	C ₂ H ₅	H
A=70	CH3	CH ₃	ĺ'n~o	н
A-71	СНз	CH ₃	CI	Н
A-72	CH3	CH ₃	0~\n^\n'__0	14
A-73	CH ₃	CH3	CH(CH ₃) ₂	Н
A-74	CH3	CH ₃	Н	CH ₃
A-75	CH_3	CH ₃	н	
A-76	CH ₃	CH₃		Н
A-77	CH ₃	CH₃	-ċн₂ -⟨_ ⟩	Н
A-78	CH ₃	CI to COo C2H5	Clt3	CH ₃

【0052】 【化25】

A-81

A-82

【0053】 【化26】

【0054】次に、カチオン性成分(以下、単にカチオ ン部という) について詳述する。Xk+で表されるカチオ ン部としては、例えば、水素イオン又はナトリウムイオ ン、カリウムイオン、リチウムイオン、カルシウムイオ ン、鉄イオン、銅イオン等の金属イオン、金属錯体イオ ン、アンモニウムイオン、ピリジニウムイオン、オキソ ニウムイオン、スルホニウムイオン、ホスホニウムイオ ン、セレノニウムイオン、及びヨードニウムイオン等が 挙げられる。X*+は、シアニン色素ではないことが好ま しい。好ましくは、第4級アンモニウムイオンである。 【0055】第4級アンモニウムは、一般に第3級アミ ン(例えば、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ト リブチルアミン、トリエタノールアミン、N-メチルピ ロリジン、N-メチルピペリジン、N, N-ジメチルピ ペラジン、トリエチレンジアミン、N, N, N', N' ーテトラメチルエチレンジアミンなど)あるいは含窒素 複素環(ピリジン環、ピコリン環、2,2'ービピリジル環、4,4'ービピリジル環、1,10ーフェナントロリン環、キノリン環、オキサゾール環、チアゾール環、Nーメチルイミダゾール環、ピラジン環、テトラゾール環など)をアルキル化(メンシュトキン反応)、アルケニル化、アルキニル化あるいはアリール化して得られる。

【0056】第4級アンモニウムイオンとしては、含窒素複素環からなる第4級アンモニウムイオンが好ましく、特に好ましくは第4級ピリジニウムイオンである。 【0057】第4級アンモニウムイオンは、下記一般式(II)で示されるものが好ましい。これらの化合物は、通常2,2'ービピリジルあるいは4,4'ービピリジルを目的の置換基をもつハロゲン化物とのメンシュトキン反応(例えば、特開昭61-148162号公報参照)あるいは、特開昭51-16675号公報及び特開 平1-96171号公報に記載の方法に準ずるアリール 化反応により容易に得ることができる。

[0058]

【化27】

-放式 (II)

【0059】式中、R²⁰及びR²¹ は、各々独立に置換基を表し、R²²及びR²³は、各々独立に、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基、アリール基または複素環基を表し(アリール基、又は複素環基は他の環と更に縮合していてもよい)、R²⁰とR²¹、R²⁰とR²²、またはR²¹とR²³は各々互いに連結して環を形成してもよく、r及びsは、各々独立に0乃至4の整数を表し、そしてrとsが2以上の場合には、複数のR²⁰及びR²¹は各々互いに同じであっても異なっていてもよい。

【0060】R²²及びR²³で表されるアルキル基は、炭素原子数1乃至18の置換もしくは無置換のアルキル基が好ましく、より好ましくは炭素原子数1乃至8の置換もしくは無置換のアルキル基である。これらは、直鎖状、分岐鎖状、あるいは環状であってもよい。これらの例としては、メチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nーブチル、イソブチル、tertーブチル、ネオペンチル、nーヘキシル、シクロプロピル、シクロヘキシル、及びアダマンチル等が挙げられる。

【0061】アルキル基の置換基の例には、以下のもの が含まれる。炭素原子数2乃至18 (好ましくは炭素原 子数2乃至8)の置換もしくは無置換のアルケニル基 (例、ビニル);炭素原子数2乃至18(好ましくは炭 素原子数2乃至8)の置換もしくは無置換のアルキニル 基(例、エチニル);炭素原子数6乃至10の置換もし くは無置換のアリール基(例、フェニル、ナフチル): ハロゲン原子(例、F、C1、Br等);炭素原子数1 乃至18(好ましくは炭素原子数1乃至8)の置換もし くは無置換のアルコキシ基 (例、メトキシ、エトキ シ);炭素原子数6乃至10の置換もしくは無置換のア リールオキシ基(例、フェノキシ、p-メトキシフェノ キシ);炭素原子数1乃至18(好ましくは炭素原子数 1乃至8)の置換もしくは無置換のアルキルチオ基 (例、メチルチオ、エチルチオ);炭素原子数6乃至1 0の置換もしくは無置換のアリールチオ基(例、フェニ ルチオ);炭素原子数2乃至18(好ましくは炭素原子 数2乃至8)の置換もしくは無置換のアシル基(例、ア セチル、プロピオニル);

【0062】炭素原子数1乃至18(好ましくは炭素原子数1乃至8)の置換もしくは無置換のアルキルスルホ

ニル基またはアリールスルホニル基(例、メタンスルホ ニル、p-トルエンスルホニル);炭素原子数2乃至1 8(好ましくは炭素原子数2乃至8)の置換もしくは無 置換のアシルオキシ基(例、アセトキシ、プロピオニル オキシ);炭素原子数2乃至18(好ましくは炭素原子 数2乃至8)の置換もしくは無置換のアルコキシカルボ ニル基(例、メトキシカルボニル、エトキシカルボニ ル);炭素原子数7乃至11の置換もしくは無置換のア リールオキシカルボニル基(例、ナフトキシカルボニ ル);無置換のアミノ基、もしくは炭素原子数1乃至1 8 (好ましくは炭素原子数1乃至8)の置換アミノ基 (例、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミ ノ、アニリノ、メトキシフェニルアミノ、クロロフェニ ルアミノ、ピリジルアミノ、メトキシカルボニルアミ ノ、n-ブトキシカルボニルアミノ、フェノキシカルボ ニルアミノ、メチルカルバモイルアミノ、エチルチオカ ルバモイルアミノ、フェニルカルバモイルアミノ、アセ チルアミノ、エチルカルボニルアミノ、エチルチオカル バモイルアミノ、シクロヘキシルカルボニルアミノ、ベ ンゾイルアミノ、クロロアセチルアミノ、メチルスルホ ニルアミノ);

【0063】炭素原子数1乃至18(好ましくは炭素原 子数1乃至8)の置換もしくは無置換のカルバモイル基 (例、無置換のカルバモイル、メチルカルバモイル、エ チルカルバモイル、n-ブチルカルバモイル、tert-ブ チルカルバモイル、ジメチルカルバモイル、モルホリノ カルバモイル、ピロリジノカルバモイル);無置換のス ルファモイル基、もしくは炭素原子数1乃至18(好ま しくは炭素原子数1乃至8)の置換スルファモイル基 (例、メチルスルファモイル、フェニルスルファモイ ル);シアノ基;ニトロ基;カルボキシル基;ヒドロキ シル基; ヘテロ環基(例、オキサゾール環、ベンゾオキ サゾール環、チアゾール環、ベンゾチアゾール環、イミ ダゾール環、ベンゾイミダゾール環、インドレニン環、 ピリジン環、ピペリジン環、ピロリジン環、モルホリン 環、スルホラン環、フラン環、チオフェン環、ピラゾー ル環、ピロール環、クロマン環、クマリン環)。

【0064】R²²及びR²³で表されるアルケニル基は、 炭素原子数2乃至18の置換もしくは無置換のアルケニ ル基が好ましく、より好ましくは炭素原子数2乃至8の 置換もしくは無置換のアルケニル基であり、例えば、ビ ニル、アリル、1ープロペニル、1、3ーブタジエニル 等が挙げられる。アルケニル基の置換基としては、前記 アルキル基の置換基として挙げたものが好ましい。

【0065】R²²およびR²³で表されるアルキニル基は、炭素原子数2乃至18の置換もしくは無置換のアルキニル基が好ましく、より好ましくは炭素原子数2乃至8の置換もしくは無置換のアルキニル基であり、例えば、エチニル、2-プロピニル等が挙げられる。アルキニル基の置換基は、前記アルキル基の置換基として挙げ

たものが好ましい。

【0066】R²²及びR²³で表されるアラルキル基は、 炭素原子数7乃至18の置換もしくは無置換のアラルキ ル基が好ましく、例えば、ベンジル、メチルベンジル等 が好ましい。

【0067】R²²及びR²³で表されるアリール基は、炭素原子数6乃至18の置換もしくは無置換のアリール基が好ましく、例えば、フェニル、ナフチル等が挙げられる。アリール基の置換基は前記アルキル基の置換基として挙げたものが好ましい。またこれらの他に、アルキル基(例えば、メチル、エチル等)も好ましい。

【0068】R²²及びR²³で表される複素環基は、炭素原子、窒素原子、酸素原子、あるいは硫黄原子から構成される5員又は6員の飽和又は不飽和の複素環であり、これらの例としては、オキサゾール環、ベンゾオキサゾール環、チアゾール環、ベンゾチアゾール環、インドレニン環、ピリジン環、ピペリジン環、ピロリジン環、モルホリン環、スルホラン環、フラン環、チオフェン環、ピラゾール環、ピロール環、クロマン環、及びクマリン環が挙げられる。複素環基は置換されていてもよく、その場合の置換基としては、前記アルキル基の置換基として挙げたものが好ましい。

【0069】R²⁰及びR²¹で表される置換基は、前記アルキル基の置換基として挙げたものと同義である。またこれらの他に、アルキル基(例えばメチル、エチル等)も挙げることができる。R²⁰及びR²¹で表される置換基

は、水素原子またはアルキル基であることが好ましい。特に好ましくは、水素原子である。

【0070】第4級アンモニウムイオンとしては、下記一般式(II-A)で示されるものが特に好ましい。

[0071]

【化28】

-般式 (II-A)

【0072】式中、R²⁴及びR²⁵は、それぞれ前記一般式(II)におけるR²⁰及びR²¹で表される置換基と同義であり、またそれぞれについて、その好ましい範囲も同一である。R²⁶及びR²³で表される置換基と同義であり、はおけるR²²及びR²³で表される置換基と同義であり、またそれぞれについて、その好ましい範囲も同一である。r1及びs1は、各々独立に0乃至4の整数を表し、そしてr1とs1が2以上の場合には、複数のR²⁴及びR²⁵は各々互いに同じであっても異なっていてもよい。

【0073】一般式(II)で表されるオキソノール化合物のカチオン部の好ましい具体例を以下に記載する。

[0074]

【化29】

Γ		70.
		47
:₹a−N()—(()i	N—Rb I

No.	Ra	Rb
B-17	CH ₈	CH ₃
3-18	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅ -
:3-19	n-C ₃ H ₇	n-C ₃ H ₇
8-50	n-C ₄ H ₉	n-C ₄ H ₉
8-21	iso-C ₄ H ₉	iso-C ₄ l1 ₉
B-22	n-C ₆ H ₁₃	n-C ₆ H ₁₃
B-23	$C(CH_3)_3$	C(CH ₃) ₃
B-24		CH ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃
B-25	CH ₂ =Ci₁	CH ₂ =CH
B-26	NOCH ₂	NOCH ₂
B-2/	C2H6O2C-CH2	C ₂ H ₅ O ₂ C-Cl+ ₂
B-28	HOCH2CH2.	HOCHZCHZ
B-29	C2H5OCH2CH2	C2H5OCH2CH2
B-30	$\overline{}$	- ○
B-31	, CH ₃	ペンジル
B-32	CH3COCH2	CH3COCH2
B-33	アダマンチル	アダマンチル
B- 34	CF3CH2	CF ₃ Ci ₁₂
B-35	フェニル	フェニル

[0075] [化30]

No.	Ra	Rb
B-36	CH3	Cit ₃ ————————————————————————————————————
B 37	сн³О—	CH3O
B 38	F—O	ii————
B-39	NC-(C)-	NC-O-
B-40	O ₂ N	O ₂ N
B-41	(CH ₃ +) ₃ N-CH ₂ -CH ₂ -N-(CI	H ₃) ₃] ²⁺
B-42	(CH ₃ +)3N(CH ₂ +)8-N (CH ₃)3]2+
B-43	•	•
(CH ₃ +)3N	-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -O-CH ₂ -CH ₂ -O-	CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ N-(CH ₃) ₃] ²⁺
B-44	CH ₃	l₂-CH₂ -N-{CH₃)₃
B-45	(C ₄ H _e)(CH ₃) ₂ N-CH ₂ -CH ₂ -N	I(Ci I ₃) ₂ (C ₄ H ₉)] ²⁺
B-46	N-CH2-CH2-N	2+
		【化31】

[0076]

【0079】 【化34】

【化36】

[0081]

	Ra-NON-Ra 2+
No.	Ra
B-94	iso-C ₅ H ₁₁
B-95	CH₃CH₂Ci1₂CH₂CHCi1₂ C₂H₅
B-96	H₃C C H
B 07	C ₀ H ₅
B-97	C ₆ H ₅ CH ₂
B-98	C ₆ H ₅ CH ₂ CH ₂ -
B-99	CH³ CH³
B-i00	CCC CH2-

【化37】

[0082]

No. Ra **B-101** B-102 B-103 B-104 B-105 CH₂=Ç-CH₂ СН3 B-106 (C₆H₅)₃C :15∞-{_}-CH2-B-107 CHEC-CH2 B-i08 B-109 CH3SO2CH2CH2 B-110 B-111

[0083]

【化38】

	[Ra-N]2+	
No.	Ra	Rb
B-112	NH2 N-N NH2 NH2	NH ₂ >N N >-N NH ₄
B-113	C"-	C_n^{ν}
B-114	√ 0-α₁-	O-CH2-
B-115	0 ₂ N-()	02N NO3
B-116	ÇI ^s ⊢	, Q _N -
B-117	<u></u>	C"-
B-118	iso-C₄H ₉	ベンジル
B=119	m) 11	₩ NOM

【0084】本発明で用いるオキソノール色素の好まし い具体例を下記の表1に示す。表1において、具体例 (色素番号で表示)は、アニオン部 (「A-」により表 示)とカチオン部 (「B-」により表示)との組み合わ せた化学式から構成される。たとえば、色素番号1 (ア

ニオン部がA-1でカチオン部がB-21)のオキソノ ール色素は、下記の式で表わされる化合物である。 [0085]

【化39】

$$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \left[\text{iso-}_{\mathbf{C_4}\mathbf{H_g}} \overset{\oplus}{-} \mathbf{N} \overset{\bigoplus}{-} \text{iso-}_{\mathbf{C_4}\mathbf{H_g}} \right] \\ \text{B-21} \end{array}$$

[0086]

【表1】 表1(その1)

色素番号	アニオン部	カチオン部	色素番号	アニオン部	カチオン部
1	A-1	B-21	2	A-1	B-77
3	A-1	B-124	4	A-2	B-21
5	A-2	B-78	6	A-3	B-22
7	A-4	B-22	8	A-7	B-78
9	A-7	B-117	10	A-2	B-124
1 1	A-8	B-85	1 2	A-11	B-21
1 3	A-11	B-77	1 4	A-11	B-113
1 5	A-12	B-1	1 6	A-12	B-149
1 7	A-12	B-169	1 8	A-18	B-15

19	A - 18	B - 103	20	A - 20	B - 7.8
21	A - 21	B - 78	22	A - 24	B - 78
23	A - 30	B - 21	24	A-30	B - 78
25	A - 30	B - 87	26	A - 31	B - 21
27	A - 31	B - 41	28	A - 31	B - 78
29	A - 31	B-113	30	A - 31	B-117

[0087]

【表2】 表1(その2)

色素番号	アニオン部	カチオン部	色素番号	アニオン部	カチオン部
31 33 35 37 39 41 43 45	A-31 A-32 A-33 A-33 A-33 A-34 A-34	B-119 B-134 B-23 B-55 B-85 B-124 B-21 B-78	3 2 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2 4 4 4 6	A-32 A-32 A-33 A-33 A-33 A-34 A-34	B-117 B-85 B-33 B-78 B-117 B-169 B-55 B-85
47 49 51 53 55 57	A-34 A-35 A-38 A-38 A-38 A-39	B-89 B-117 B-21 B-50 B-94 B-117 B-21	48 50 52 54 56 58 60	A-34 A-38 A-38 A-38 A-38 A-39	B-113 B-169 B-33 B-78 B-98 B-133 B-53

[0088]

【表3】 表1(その3)

 色素 番号	アニオン部	カチオン部	色素 番号	アニオン部	カチオン部
6 1	A-42	B - 24	62	A-42	B-33
63	A - 42	B - 55	64	A - 42	B - 84
6 5	A - 42	B - 1 1 0	66	A - 42	B-117
67	A - 43	B - 78	68	A - 43	B - 94
69	A - 43	B-115	70	A - 43	B - 1 1 7
7 1	A - 44	B - 78	72	A - 49	B - 18
73	A - 49	B - 82	74	A - 49	B - 114
75	A - 51	B - 78	76	A - 53	B - 33
77	A - 53	B - 78	78	A-53	B-117
79	A-54	B - 17	80	A - 54	B - 79
81	A - 57	B - 27	82	A-57	B - 77
83	A - 61	B - 78	84	A - 61	B-117
85	A - 62	B - 26	86	A - 62	B - 76
87	A - 64	B - 77	88	A - 65	B - 77
89	A - 65	B - 94	90	A - 66	B - 24

91	A - 66	B - 78	92	A - 74	B - 78
93	A - 79	B - 21	94	A - 79	B - 78
95	A - 80	B - 78	96	A-82	B - 78
97	A-2	B - 24			

【0089】尚、オキソノール色素は、例えば、特開平 10-297103号公報に記載の合成法、あるいは該 合成法に準じて合成することができる。また、本願出願 人の出願になる特願平11-155688号明細書に記 載のオキソノール色素とその製造法も有利に利用でき る。

【0090】次に、本発明に用いるシアニン色素について詳しく説明する。本発明で用いるシアニン色素は、下記の一般式(III)で表される化合物である。

[0091]

【化
$$40$$
】[DYE $^+$]_n Xⁿ⁻ (III)

【0092】DYEで表されるシアニン色素カチオンは、アニオン性の置換基を有することのない1価のカチオンを表す。また Xⁿ⁻は、n価のアニオンを表し、nは2以上の整数を表す。即ち、 Xⁿ⁻は、2価以上の多価有機アニオンを表す。Xⁿ⁻は、2~4価の有機アニオンであることが好ましく、更に好ましくは、2又は3価の有機アニオンであり、特に好ましくは、2価の有機アニオンである。

【0093】Xⁿ-で表される多価の有機アニオンの例には、以下のものが含まれる。カルボン酸イオン(例えば、コハク酸イオン、マレイン酸イオン、フマル酸イオン、テレフタル酸イオン); 芳香族ジスルホン酸イオン(例、ベンゼン-1,3-ジスルホン酸イオン、ナフタレン-1,6-ジスルホン酸イオン、ナフタレン-1,6-ジスルホン酸イオン、ナフタレン-2,6-ジスルホン酸イオン、1-メチルナフタレン-2,6-ジスルホン酸イオン、ナフタレン-2,7-ジスルホン酸イオン、ナフタレン-2,8-ジスルホン酸イオン、2-ナフトール-6,8-ジスルホン酸イオン、1,8-ジヒドロキ

一般式(IV)

シナフタレン-3,6-ジスルホン酸イオン、1,5-ジヒドロキシナフタレンー2、6ージスルホン酸イオ ン); 芳香族トリスルホン酸イオン(例、ナフタレンー 1,3,5-トリスルホン酸イオン、ナフタレン-1, 3,6-トリスルホン酸イオン、ナフタレン-1,3, 7-トリスルホン酸イオン、1-ナフトール-3,6, 8-トリスルホン酸イオン、2-ナフトール-3,6, 8-トリスルホン酸イオン); 芳香族テトラスルホン酸 イオン (例、ナフタレン-1,3,5,7-テトラスル ホン酸イオン);脂肪族ポリスルホン酸イオン(例、ブ タン-1, 4-ジスルホン酸イオン、シクロヘキサン-1,4-ジスルホン酸イオン);ポリ硫酸モノエステル (例、プロピレングリコール-1, 2-ジスルフェー ト、ポリビニルアルコールポリ硫酸エステルイオン)。 【0094】Xn-で表される多価の有機アニオンは、上 記芳香族ジスルホン酸イオン、又は芳香族トリスルホン 酸イオンであることが好ましい。特に好ましくは、芳香 族ジスルホン酸イオンであり、中でも、ナフタレンー 1,5-ジスルホン酸イオン、ナフタレン-1,6-ジ スルホン酸イオン、ナフタレン-2,6-ジスルホン酸 イオン、1-メチルナフタレン-2,6-ジスルホン酸

【0095】上記DYEで表されるシアニン色素陽イオンは、下記の一般式(IV)で表される化合物であることが好ましい。

イオン、ナフタレン-2,7-ジスルホン酸イオン、又

はナフタレン-2,8-ジスルホン酸イオンであること

が好ましい。最も好ましいものは、ナフタレン-1,5

[0096]

-ジスルホン酸イオンである。

【化41】

【0097】一般式 (IV) において、Z¹¹及びZ¹²は、 置換基を有していてもよいインドレニン核もしくはベン ゾインドレニン核を完成するために必要な原子群を表 す。R³¹及びR³²は各々独立に、アルキル基またはアリ ール基を表す。R³³、R³⁴、R³⁵及びR³⁶は各々独 立に、アルキル基を表す。L³¹、L³²、L³³、L³⁴ 及びL³⁵ は各々独立に、置換又は無置換のメチン基を 表す。またL³¹~L³⁵上に置換基を有する場合には、 互いに連結して環を形成しても良い。 jは0、1又は2を表し、mは0または1を表す。そしてnは、2以上の整数を表す。

【0098】上記インドレニン核もしくはベンゾインドレニン核の置換基(又は原子を含む)としては、ハロゲン原子(特に、塩素原子)、又はアリール基(特にフェニル)であることが好ましい。

【0099】R31およびR32で表されるアルキル基は置

換基を有していてもよく、好ましくは炭素原子数 $1\sim1$ 8(更に好ましくは $1\sim8$ 、特に $1\sim6$)の直鎖状、環状、もしくは分岐状の置換基を有していてもよいアルキル基である。 R^{31} および R^{32} で表されるアリール基は置換基を有していても良く、好ましくは炭素原子数 $6\sim1$ 8の置換基を有していても良いアリール基である。

【0100】R31およびR32で表されるアルキル基また はアリール基の置換基の好ましい例としては、以下のも のを挙げることができる。炭素原子数6~18の置換又 は無置換のアリール基(例えば、フェニル、クロロフェ ニル、アニシル、トルイル、2,4-ジーt-アミルフ ェニル、1-ナフチル)、アルケニル基(例えば、ビニ ル、2-メチルビニル)、アルキニル基(例えば、エチ ニル、2-メチルエチニル、2-フェニルエチニル)、 ハロゲン原子(例えば、F、C1、Br、I)、シアノ 基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アシル基 (例え ば、アセチル、ベンゾイル、サリチロイル、ピバロイ ル)、アルコキシ基(例えば、メトキシ、ブトキシ、シ クロヘキシルオキシ)、アリールオキシ基(例えば、フ ェノキシ、1-ナフトキシ)、アルキルチオ基(例え ば、メチルチオ、ブチルチオ、ベンジルチオ、3-メト キシプロピルチオ)、アリールチオ基(例えば、フェニ ルチオ、4-クロロフェニルチオ)、アルキルスルホニ ル基(例えば、メタンスルホニル、ブタンスルホニ ル)、アリールスルホニル基(例えば、ベンゼンスルホ ニル、パラトルエンスルホニル)、炭素原子数1~10 のカルバモイル基、炭素原子数1~10のアミド基、炭 素原子数2~10のアシルオキシ基、炭素原子数2~1 0のアルコキシカルボニル基、ヘテロ環基 (例えば、ピ リジル、チエニル、フリル、チアゾリル、イミダゾリ ル、ピラゾリルなどの複素芳香族環、ピロリジン環、ピ ペリジン環、モルホリン環、ピラン環、チオピラン環、 ジオキサン環、ジチオラン環などの脂肪族へテロ環)。 【0101】R31およびR32は、それぞれ無置換の炭素 原子数1~8(好ましくは、炭素原子数1~6、特に炭 素原子数 $1\sim4$)の直鎖状のアルキル基、あるいはアルコキシ基(特に、メトキシ)又はアルキルチオ基(特に、メチルチオ)で置換された炭素原子数 $1\sim8$ (好ましくは、炭素原子数 $1\sim6$ 、特に炭素原子数 $1\sim4$)の直鎖状のアルキル基であることが好ましい。

【0102】 R^{33} 、 R^{34} 、 R^{35} 及び R^{36} で表される アルキル基は、好ましくは炭素原子数 $1\sim18$ の直鎖 状、分岐状、あるいは環状の置換基を有していてもよい アルキル基である。また R^{33} と R^{34} 及び R^{35} と R^{36} はそれぞれ連結して環を形成しても良い。置換基として 好ましいものは、前記 R^{31} および R^{32} で表されるアルキル基またはアリール基の好ましい置換基の例として挙げたものを挙げることができる。 R^{33} 、 R^{34} 、 R^{35} 及 び R^{36} で表されるアルキル基は、ぞれぞれ炭素原子数 $1\sim6$ の直鎖状の無置換のアルキル基(特に、メチル、エチル)であることが好ましい。

【0103】 L^{31} ~ L^{35} で表されるメチン基は、置換基を有していても良い。好ましい置換基の例としては、炭素原子数1~18のアルキル基、アラルキル基、および前記 R^{31} および R^{32} で表されるアルキル基またはアリール基の好ましい置換基の例として挙げたものを挙げることができる。これらの中では、アルキル基(例、メチル)、アリール基(例、フェニル)、ハロゲン原子(例、C1、Br)、アラルキル基(例、ベンジル)が好ましい。特に好ましいのはメチル基である。前記式においては、」が2でmが0である場合、あるいは」、mが、各々独立に0又は1である場合が好ましい。上記121~ L^{35} 上の置換基は互いに連結して環を形成しても良い。好ましい環員数は15員環または16員環であり、特にシクロヘキセン環であることが好ましい。

【0104】以下に、一般式(III)で表されるシアニン色素の好ましい具体例を挙げる。

[0105]

【化42】

【化43】

[0106]

[0107]

CH2CH2CH3 2

【0108】 【化45】

|||-14

111-15

$$\begin{bmatrix} CH_3.C_2H_5 & H_3C.C_2H_5 \\ CH=CH=CH=CH=CH=CH \\ CH_3 & CH_3 \end{bmatrix}_2 SO_3$$

111-16

【0109】 【化46】

111-18

111-19

111-20

【0110】

[0111]

【0112】一般式(III)で表されるシアニン色素 は、単独で用いても良いし、あるいはまた二種以上を併 用しても良い。上記シアニン色素は、特開平11-48 615号公報に記載に記載されており、該公報を参照し て合成することができる。本発明のように、シアニン色 素として対イオンが有機アニオンであると、色素記録層 にレーザが照射されて色素の熱分解が発生した場合で も、発生するガスは記録層上に形成されている金属反射 層に腐食等の悪影響を与えにくい。従って、光情報媒体 の保存安定性に好影響を与える。特に、従来において光 情報記録媒体の金属反射層材料として用いられてきた金 の金色光沢を避けて、表面への印字特性と印字の視認特 性とが優れている銀、アルミニウムなどの白色光沢を持 つ金属材料を金属反射層材料として用いる場合が多くな っているが、そのような金属材料を用いる場合に問題と なりやすい金属反射層の腐食の発生を、本発明の有機対 イオンを持つシアニン色素を記録層形成用色素として用 いることによって効果的に防ぐことができるという利点 がある。

【0113】本発明の光情報記録媒体の製造方法には、前記のオキソノール色素またはシアニン色素をヒドロキシカルボン酸エステル溶剤を用いて調製する工程、及び調製したした塗布液を基板上に塗布し、乾燥させて色素記録層を形成する工程が含まれる。本発明の方法によって製造される光情報記録媒体には、CD-R型の光ディスク及びDVD-R型の光ディスクが含まれるが、特に、本発明の方法は、高密度記録用のDVD-R型の光ディスクの製造に有利であるため、以下では、DVD-R型の光ディスクを例にとって、本発明の光情報記録媒体の製造方法を説明する。

【 0114】 DVD - R型の光ディスクの代表例は、透明な円盤状基板上に、色素記録層と、金属反射層、そして樹脂保護層をこの順に積層してなる積層体を二枚作製し、該二枚の積層体をそれぞれの記録層が内側となるように貼り合わせることにより製造される。あるいは、上記積層体と、該積層体と略同一の形状の透明な円盤状保護基板上に、金属反射層及び樹脂保護層をこの順に積層してなる積層体とを、記録層が内側となるように貼り合

わせることにより製造される。以下に、後者の光情報記録媒体の製造方法を例にとって説明する。

【0115】透明基板(保護基板としても用いられる)は、従来の光情報記録媒体の基板として用いられている各種の材料から任意に選択することができる。基板材料としては、例えばガラス;ポリカーボネート;ポリメチルメタクリレート等のアクリル樹脂;ポリ塩化ビニル、塩化ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂;エポキシ樹脂;アモルファスポリオレフィンおよびポリエステルなどを挙げることができる。これらの材料は所望により併用してもよい。なお、これらの材料はフィルム状としてまたは剛性のある基板として使うことができる。上記材料の中では、耐湿性、寸法安定性および価格などの点からポリカーボネートが好ましい。

【0116】色素記録層が設けられる側の基板表面には、平面性の改善、接着力の向上および記録層の変質防止の目的で、下塗層が設けられてもよい。下塗層の材料としては例えば、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸・メタクリル酸共重合体、スチレン・無水マレイン酸共重合体、ポリビニルアルコール、Nーメチロールアクリルアミド、スチレン・ビニルトルエン共重合体、クロルスルホン化ポリエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート等の高分子物質;およびシランカップリング剤などの表面改質剤を挙げることができる。

【0117】下塗層は、上記物質を適当な溶剤に溶解または分散して塗布液を調製した後、この塗布液をスピンコート、ディップコート、エクストルージョンコートなどの塗布法を利用して基板表面に塗布することにより形成することができる。下塗層の層厚は一般に0.005~20μmの範囲にあり、好ましくは0.01~10μmの範囲である。

【0118】基板(または下塗層)上には、トラッキン グ用溝またはアドレス信号等の情報を表わす凹凸(プリ グルーブ)が形成されている。このプリグルーブは、ポ リカーボネートなどの樹脂材料を射出成形あるいは押出 成形する際に直接基板上に形成されることが好ましい。 【0119】また、プリグルーブの形成を、プリグルー ブ層を設けることにより行ってもよい。プリグルーブ層 の材料としては、アクリル酸のモノエステル、ジエステ ル、トリエステルおよびテトラエステルのうちの少なく とも一種のモノマー(またはオリゴマー)と光重合開始 剤との混合物を用いることができる。プリグルーブ層の 形成は、例えば、まず精密に作られた母型 (スタンパ) 上に上記のアクリル酸エステルおよび重合開始剤からな る混合液を塗布し、更にこの塗布液層上に基板を載せた のち、基板または母型を介して紫外線を照射することに より塗布層を硬化させて基板と塗布層とを固着させる。

次いで、基板を母型から剥離することにより得ることができる。プリグループ層の層厚は一般に、 $0.05\sim100\mu m$ の範囲にあり、好ましくは $0.1\sim50\mu m$ の範囲である。

【0120】本発明の製法によって得られる光情報記録 媒体は、そのプリグルーブのトラックピッチは、通常、 $0.1\sim1.0\mu m$ 、好ましくは $0.3\sim0.9\mu m$ 、 更に好ましくは、0.6~0.8 µmの範囲にある。プ リグループの深さは通常、30~170 nm、好ましく は50~160nm、更に好ましくは、70~150n mである。プリグルーブの幅(半値幅)は通常、50~ 400nm、好ましくは、700~350nm、特に好 ましくは、100~300nmの範囲にある。これらの プリグルーブの形状の寸法特性は、色素記録層形成前の 基板の測定、あるいは色素記録層形成後に、色素記録層 をメタノール等の色素溶解性の高い溶媒を用いて洗浄除 去し、その後に基板の表面の各寸法を測定することによ っても確認することができる。本発明に従って基板の表 面に形成される色素記録層の厚さは、プリグルーブ内で 通常、50~170nm (特に、60~150nm、さ らには70~130nm)であり、ランド部で通常、5 0~150nm (特に、60~100nm) である。

【0121】基板(又は下塗層)上には、前記のオキソノール色素またはシアニン色素を含む記録層が設けられる。この色素記録層の形成には、その塗布液を調製するために、溶剤としてヒドロキシカルボン酸エステルが用いられる。

【0122】ヒドロキシカルボン酸エステルの例として は、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸プロピル、乳酸n-ブチル、乳酸イソブチル、3-ヒドロキシプロピオン酸 メチル、3-ヒドロキシプロピオン酸エチル、3-ヒド ロキシプロピオン酸プロピル、2-ヒドロキシ酪酸メチ ル、2-ヒドロキシ酪酸エチル、3-ヒドロキシ酪酸メ チル、3-ヒドロキシ酪酸エチル、3-ヒドロキシ酪酸 プロピル、4ーヒドロキシ酪酸メチル、4ーヒドロキシ 酪酸エチル、4-ヒドロキシ酪酸プロピル、2-ヒドロ キシイソ酪酸メチル、2-ヒドロキシイソ酪酸エチル、 2-ヒドロキシ酪酸プロピル、3-ヒドロキシ酪酸メチ ル、3-ヒドロキシ酪酸エチル、3-ヒドロキシイソ酪 酸プロピル、2-ヒドロキシ吉草酸メチル、2-ヒドロ キシ吉草酸エチル、及び2-ヒドロキシ吉草酸プロピル を挙げることができる。これらの中では、乳酸メチル、 乳酸エチル、乳酸ブチル、2-ヒドロキシ酪酸メチル、 及び2-ヒドロキシ酪酸エチルが好ましい。更に好まし いものは、乳酸メチル、乳酸エチル、及び乳酸ブチルな どの乳酸エステルであり、特に好ましくは、乳酸エチル である。乳酸メチル、乳酸エチル、及び乳酸ブチルなど の乳酸エステルは、沸点や引火点の観点からも塗布液の 調製工程や塗布工程において有利である。即ち、乳酸メ チルの沸点は145℃、その引火点は55℃、乳酸エチ ルの沸点は154℃、その引火点は53℃、及び乳酸ブチルの沸点は188℃、その引火点は75℃であり、沸点がこれらの値より高い場合には、塗布工程において、塗布液が乾燥しにくくなり、一方、引火点がこれらの値より低くなると発火などを生じる危険が伴う。なお、乳酸メチル、乳酸エチルなどの乳酸エステルは、シアニン色素の対イオンが無機イオンである場合には、溶解性が非常に低くなり、本発明で目的とする均一な厚さで、かつ膜厚が小さい色素記録層の製造には不利となる。これに対して、シアニン色素として有機イオンを対イオンとするシアニン色素を用いると、目的の均一かつ小さい膜厚の色素記録層を容易に製造することができる。

【0123】色素記録層の形成は、ヒドロキシルカルボン酸エステル溶剤に前記のオキソノール色素もしくはシアニン色素を溶解して塗布液を調製し、この塗布液を基板表面に塗布して塗膜を形成したのち乾燥することにより行われる。塗布液の調製に際しては、所望により、退色防止剤や結合剤を加えることもできる。また、塗布液中には酸化防止剤、UV吸収剤、可塑剤、潤滑剤など各種の添加剤を目的に応じて添加してもよい。

【0124】色素記録層形成用塗布液の調製に際して は、従来から知られている溶剤を50容量%未満の量 (特に30容量%未満の量)にて併用してもよい。この ような溶剤の例としては、酢酸ブチル、セロソルブアセ テートなどのエステル;メチルエチルケトン、シクロへ キサノン、メチルイソブチルケトンなどのケトン; ジク ロルメタン、1,2-ジクロルエタン、クロロホルムな どの塩素化炭化水素; ジメチルホルムアミドなどのアミ ド;シクロヘキサンなどの炭化水素;テトラヒドロフラ ン、エチルエーテル、ジオキサンなどのエーテル; エタ ノール、n-プロパノール、イソプロパノール、n-ブ タノール、ジアセトンアルコールなどのアルコール;エ チレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコ ールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメ チルエーテルなどのグリコールエーテル類、フッ素アル コールなどを挙げることができる。上記溶剤は使用する 色素の溶解性などを考慮して単独または二種以上を適宜 併用することができる。

【0125】退色防止剤の代表的な例としては、ニトロソ化合物、金属錯体、ジインモニウム塩、アミニウム塩などを挙げることができる。これらの例は、特開平2-300288号、同3-224793号、あるいは同4-146189号等の各公報に記載されている。退色防止剤を併用する場合には、その使用量は、色素の量に対して、通常0.1~50重量%の範囲であり、好ましくは、0.5~45重量%の範囲、更に好ましくは、3~40重量%の範囲、特に5~25重量%の範囲である。【0126】結合剤の例としては、例えば、ゼラチン、セルロース誘導体、デキストラン、ロジン、ゴムなどの天然有機高分子物質;およびポリエチレン、ポリプロピ

レン、ボリスチレン、ボリイソブチレン等の炭化水素系樹脂、ボリ塩化ビニル、ボリ塩化ビニリデン、ボリ塩化ビニル・ポリ酢酸ビニル共重合体等のビニル系樹脂、ボリアクリル酸メチル、ボリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリビニルアルコール、塩素化ポリエチレン、エボキシ樹脂、ブチラール樹脂、ゴム誘導体、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂等の熱硬化性樹脂の初期縮合物などの合成有機高分子を挙げることができる。色素記録層の材料として結合剤を併用する場合に、結合剤の使用量は、色素100重量部に対して、上限が20重量部、好ましくは10重量部、更に好ましくは5重量部にとどめるべきである。

【0127】このようにして調製される色素記録層の塗布液中の色素の濃度は一般に0.01~10重量%の範囲にあり、好ましくは0.1~5重量%の範囲にある。【0128】塗布方法としては、スプレー法、スピンコート法、ディップ法、ロールコート法、ブレードコート法、ドクターロール法、及びスクリーン印刷法などを挙げることができる。色素記録層の形成は、スピンコート法を利用して行うことが好ましい。色素記録層は単層でも重層でもよい。色素記録層の層厚(乾燥後の平均厚み)は一般に20~500nmの範囲にあり、好ましくは50~300nmの範囲にある。更に好ましくは、50乃至120nm(特に好ましくは、55乃至100nm、最も好ましくは、60乃至95nm)の範囲にある。。

【0129】色素記録層の上には、特に情報の再生時に おける反射率の向上の目的で、金属反射層が設けられて いる。金属反射層の材料である光反射性物質はレーザ光 に対する反射率が高い物質であり、その例としては、M g、Se、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、C r、Mo、W、Mn、Re、Fe、Co、Ni、Ru、 Rh, Pd, Ir, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, C d、Al、Ga、In、Si、Ge、Te、Pb、P o、Sn、Biなどの金属及び半金属あるいはステンレ ス鋼を挙げることができる。これらの物質は単独で用い てもよいし、あるいは二種以上の組合せで、または合金 として用いてもよい。これらのうちで好ましいものは、 Cr、Ni、Pt、Cu、Ag、Au、Al及びステン レス鋼である。特に好ましくは、Au金属、Ag金属、 あるいはこれらの合金である。好ましいAu又はAg合 金としては、それぞれPt、Cu、及びAlからなる群 より選ばれる少なくとも一種の金属を含む合金を挙げる ことができる。最も好ましくは、Ag金属又はAg合金 である。金属反射層は、例えば、光反射性物質を蒸着、 スパッタリングまたはイオンプレーティングすることに より、色素記録層の上に形成することができる。金属反 射層の層厚は、一般的には10~800mmの範囲にあ り、好ましくは20~500nmの範囲、更に好ましく は50~300nmの範囲である。

【0130】金属反射層の上には通常、色素記録層や金 属反射層を物理的および化学的に保護する目的で樹脂保 護層が設けられる。保護層に用いられる材料の例として は、SiO、SiO2、MgF2、SnO2、Si3 N 4 等の無機物質、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、UV硬 化性樹脂等の有機物質を挙げることができる。保護層 は、例えば、プラスチックの押出加工で得られたフィル ムを接着剤を介して金属反射層上及び/または基板上に ラミネートすることにより形成することができる。ある いは真空蒸着、スパッタリング、塗布等の方法により設 けられていてもよい。また、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹 脂の場合には、これらを適当な溶剤に溶解して塗布液を 調製したのち、この塗布液を塗布し、乾燥することによ っても形成することができる。UV硬化性樹脂の場合に は、溶剤を用いることなくそのままもしくは適当な溶剤 に溶解して塗布液を調製したのちこの塗布液を塗布し、 UV光を照射して硬化させることによっても形成するこ とができる。これらの塗布液中には、更に帯電防止剤、 酸化防止剤、UV吸収剤等の各種添加剤を目的に応じて 添加してもよい。樹脂保護層が設けられていることが好 ましい。樹脂保護層の層厚は一般には0.1~100μ mの範囲にある。この樹脂保護層は、基板の色素記録層 が設けられていない側にも耐傷性、耐湿性を高める目的 で設けることもできる。

【0131】以上の工程により、基板上に色素記録層、金属反射層、そして保護層を設けた積層体を作製することができる。また、得られた積層体の基板と略同じ寸法の円盤状保護基板上に、色素記録層を設けることなく、上記と同様な方法で金属反射層及び保護層を形成することにより、記録層のない積層体を作製することができる。そして記録層が内側となるように接着剤等で上記の積層体を貼り合わせることにより、片側のみに記録層を持つDVD-R型の光情報記録媒体を製造することができる。接着は、前記UV硬化性樹脂を用いて行ってもよいし、合成接着剤を用いて行ってもよい。あるいはまた両面テープなどを用いて行ってもよい。接着剤層は、通常は0.1~100μm(好ましくは、5~80μm)の範囲の厚みで設けられる。

【0132】尚、基板上に色素記録層、金属反射層、そして保護層を設けた二枚の積層体を、それぞれの記録層を内側となるように同様に貼り合わせることにより、二つの記録層を持つDVD-R型の光情報記録媒体を製造

することもできる。また、積層体として、保護層を設けることなく、基板上に色素記録層と金属反射層を設けてなる積層体を用いることもできる。また、片側のみに記録層を有する光情報記録媒体の場合には、一方の基板(記録層を設けていない基板)に円盤状の保護基板を用いることもできる。いずれの態様のDVD-R型の光情報記録媒体においてもその全体の厚みは、1.2±0.2mmとなるように調製することが好ましい。

【0133】本発明のDVD-Rを用いた情報の記録再 生方法は、例えば、次のように実施される。DVD-R を所定の定線速度(CDフォーマットの場合は1.2~ 1.4m/秒)または所定の定角速度にて回転させなが ら、基板側から半導体レーザ光などの記録用のレーザ光 を光学系を通して集光し、照射する。レーザ光の照射に より、記録層の照射部分がその光を吸収して局所的に温 度上昇し、物理的あるいは化学的な変化が生じて、その 光学特性を変えることにより、情報が記録される。記録 光としては、可視域のレーザ光、通常600nm~70 0 nm (好ましくは620~680 nm、更に好ましく は、630~660nm)の範囲の発振波長を有する半 導体レーザービームが用いられる。また記録光は、NA が0.55~0.7の光学系を通して集光されることが 好ましい。最小記録ピット長は、通常は0.05~0. 7μm (好ましくは、0.1~0.6μm、更に好まし くは、0.2~0.4 μm) の範囲である。上記のよう にして記録された情報の再生は、DVD-Rを所定の定 線速度で回転させながら記録時と同じ波長を持つ半導体 レーザ光を基板側から照射して、その反射光を検出する ことにより行うことができる。本発明のDVD-Rは、 通常のCDフォーマットの場合の1倍速はもとより、そ れ以上の高速での記録再生も可能である。

【0134】以上の記載は、DVD-R型の光ディスクの製造方法を例にして本発明の光情報記録媒体の製造方法を説明したものであるが、CD-R型の光ディスクにおいても従来と同様な方法で製造することができる。

[0135]

【実施例】以下に本発明の実施例と比較例とを記載する。

[実施例1]

[0136]

【化49】

B-119

【0137】上記式で表わされるオキソノール色素(前記化合物番号31)1.5gを乳酸エチル(溶剤)100mLに添加し、攪拌溶解させて記録層形成用塗布液を調製した。

【0138】この塗布液を、表面にスパイラル状のプリグルーブ (トラックピッチ: 0.74μ m、プリグルーブ幅:290nm、プリグルーブの深さ:156nm)が射出成形により形成されたポリカーボネート基板 (外径:120mm、内径:15mm、厚さ:0.6mm)のそのプリグルーブ側の表面に、スピンコートにより塗布し、乾燥して色素記録層(平均の厚さ:90nm、グルーブ部の厚さ:100nm、ランド部の厚さ:80nm)を形成した。この時の塗布液の塗布は、温度23 $\mathbb C$ 、相対湿度50%RHの条件にて行なった。

【0139】次に、DCマグネトロンスパッタ装置を用いて色素記録層上に銀をスパッタして、膜厚約150 nmの金属反射層を形成した。更に該金属反射層上に、UV硬化性樹脂(商品名:ダイキュアクリアSD-318、大日本インキ化学工業(株)製)をスピンコートにより塗布した後、メタルハライドランプにて紫外線を照射し、硬化させ、層厚約7μmの樹脂保護層を形成した。このようにして積層体Aを製造した。

【0140】別に基板上に、色素を塗布することなく、DCマグネトロンスパッタ装置を用いて銀をスパッタして、膜厚約150nmの金属反射層を形成した。更に該金属反射層上に、UV硬化性樹脂(商品名:ダイキュアクリアSD-318、大日本インキ化学工業(株)製)をスピンコートにより塗布した後、メタルハライドランプにて紫外線を照射し、硬化させ、層厚約7μmの樹脂保護層を形成した。このようにして積層体Bを製造した。

【0141】次に、積層体A及びBの保護層上にそれぞれ遅効性カチオン重合型接着剤(商品名:SK7000、ソニーケミカル(株)製)をスクリーン印刷(印刷板のメッシュサイズ:300メッシュ)によって塗布した。次いで、メタルハライドランプを使用して紫外線を照射した。照射直後に積層体AとBとを保護層側同士で貼り合わせ、圧縮した。約5分間放置後、接着剤は完全に硬化した。以上の工程により、片側のみに色素記録層

を有する本発明に従う光ディスク(DVD-R)を製造した。

【0142】 [比較例1] 実施例1において、色素記録層の塗布液の調製に際し、乳酸エチルの代わりに2,2,3,3-テトラフルオロ-1-プロパノール(TFP)を使用したこと以外は同様にして、比較用のDVD

【0143】 [実施例2] 実施例1において、色素化合物として、オキソノール色素の代わりに下記の式で示されるシアニン色素を用いたこと以外は同様にして、本発明に従うDVD-Rを製造した。

[0144]

-Rを製造した。

【化50】

【0145】[比較例2]実施例2において、色素記録層の塗布液の調製に際し、乳酸エチルの代わりに2,2,3,3-テトラフルオロー1-プロパノール(TFP)を使用したこと以外は同様にして、比較用のDVD-Rを製造した。

【0146】 [実施例3] 実施例1において、色素化合物として、オキソノール色素の代わりに下記の式で示されるシアニン色素を用いたこと以外は同様にして、本発明に従うDVD-Rを製造した。

[0147]

【化51】

【0148】 [比較例3] 実施例3において、色素記録層の塗布液の調製に際し、乳酸エチルの代わりに2,2,3,3-テトラフルオロー1-プロパノール(TFP)を使用したこと以外は同様にして、比較用のDVD-Rを製造した。

【0149】 [光情報記録媒体としての評価]

(ジッタの測定) 得られた実施例及び比較例のDVD-Rに、OMT2000 (パルステック社製)を用いて波長635nmのレーザ光をNA0.60のピックアップを用い、定線速度4.5m/秒で、8-16変調信号を記録パワーを3~10mWまで変化させて最適記録パワーで記録した。その後、DDU1000 (パルステック社製)を用いて波長650nmのレーザ光をNA0.60のピックアップを用い、定線速度4.5m/秒、0.5mWのレーザパワーで記録信号を再生し、11TピットジッタをTIA (ヒューレットパッカード社製)を用いて測定した。ジッタ値は小さいほど記録信号が均一であることを示す。評価結果を表2に示す。

【0150】 【表4】

表2

_	色素化合物	塗布液の 溶剤	11Tピット ジッタ (%)
実施例1	オキソノール色素	乳酸エチル	8.3
比較例1 	同上	TFP	8.8
実施例2	シアニン色素	乳酸エチル	8. 5
比較例2	同上	TFP	10.0
実施例3	シアニン色素	乳酸エチル	8. 4
比較例3	同上	TFP	9.6

【0151】表2の結果から、本発明で規定したオキソノール色素あるいはシアニン色素を用い、かつ溶剤として乳酸エチルを用いて調製した塗布液を使用して色素記録層を設けた本発明に従うDVD-R型の光ディスク(実施例1、2及び3)の場合には、フッ素化アルコールとしてTFP溶剤を用いて調製した塗布液を使用して色素記録層を設けたDVD-R型の光ディスク(比較例1、2及び3)に比べて低いジッタ値が得られることがわかる。

[0152]

【発明の効果】追記型光情報記録媒体の色素記録層の色素形成用溶液組成物(色素溶液)として、本発明で特定した一般式で表わされるオキソノール色素またはシアニン色素と、溶剤としてヒドロキシカルボン酸エステル(特に乳酸エステル)とを組み合わせた色素溶液を用いることにより、フッ素アルコールなどの高価な溶剤を用いることなく、特にジッタの低減した追記型の光情報記録媒体を製造することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 森嶌 慎一

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内 F ターム(参考) 2H111 EA12 FA01 FB42 GA05 5D029 JA04 WB11 WC01 WD11 5D121 AA01 EE21 EE23